# 14,15

# Механизм электролюминесценции в светоизлучающих полевых транзисторах на основе пленок нанокристаллов перовскита в матрице полупроводникового полимера

© О.П. Чикалова-Лузина<sup>1</sup>, В.М. Вяткин<sup>2</sup>, И.П. Щербаков<sup>1</sup>, А.Н. Алешин<sup>1,¶</sup>

 <sup>1</sup> Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
 <sup>2</sup> Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ", Санкт-Петербург, Россия
 <sup>¶</sup> E-mail:aleshin@transport.ioffe.ru

Поступила в Редакцию 6 апреля 2020 г. В окончательной редации 6 апреля 2020 г. Принята к публикации 9 апреля 2020 г.

Рассмотрены механизмы излучательной рекомбинации и электролюминесценции (ЭЛ) в структурах на основе пленок перовскитных нанокристаллов (НК) CsPbBr<sub>3</sub> в матрице полупроводникового полимера МЕН-РРV. Показано, что два механизма определяют интенсивность ЭЛ в светоизлучающих полевых транзисторах (СИ-ПТ) с активными слоями на основе пленок MEH-PPV: CsPbBr<sub>3</sub> (НК): рекомбинация заряженных носителей, инжектированных в полимерную матрицу и рекомбинация при интерфейсе полимер/НК перовскита. Результаты проведенных теоретических и экспериментальных исследований показали, что сверхлинейная зависимость интенсивности ЭЛ от уровня электрического возбуждения в СИ-ПТ на основе MEH-PPV: CsPbBr<sub>3</sub> (НК) обусловлена механизмом туннелирования электронов через потенциальный барьер при электроде.

Ключевые слова: проводящие полимеры, нанокристаллы перовскитов, светоизлучающие полевые транзисторы, электролюминесценция.

DOI: 10.21883/FTT.2020.08.49623.073

## 1. Введение

Металлоорганические галогенидные перовскиты представляют собой новые растворимые материалы с уникальными электрическими и оптическими свойствами [1]. Солнечные элементы на основе таких перовскитов демонстрируют эффективность преобразования солнечной энергии ~ 25.2% (март 2020 г.) [2]. Эти материалы перспективны для применения в фотодетекторах [3], светоизлучающих диодах [4,5], в полевых и светоизлучающих транзисторах (ПТ и СИ-ПТ), архитектура которых совмещает в себе как переключающие свойства ПТ, так и эмиссионные свойства светодиодов [6-8]. Однако, в виду того что металлоорганические галогенидные перовскиты недостаточно стабильны на воздухе, в последние годы интенсивно исследуются неорганические перовскиты — нанокристаллы (НК) галогенидов цезия (CsPbX, X = Cl, Br и I), обладающие более высокой стабильностью, способностью к перестройке оптических свойств, а также высоким квантовым выходом фото- и электролюминесценции (ФЛ и ЭЛ) [9].

Нами были разработаны композитные материалы, состоящие из неорганических перовскитных НК, внедренных в матрицу полупроводникового полимера, которые обладают свойствами, как проводящих полимеров, так и перовскитных НК. Были исследованы электрические и оптические свойства НК перовскитов (CsPbI<sub>3</sub>, CsPbBr<sub>3</sub>), внедренных в матрицы полупроводниковых полимеров (PFO, MEH-PPV), а также ПТ и СИ–ПТ на их основе [10–13]. Было установлено, что при высоких уровнях оптического возбуждения основной вклад в сублинейную зависимость ФЛ от мощности оптического возбуждения вносит экситонная рекомбинация [12]. В то же время зависимость интегральной интенсивности ЭЛ от уровня электрического возбуждения в СИ–ПТ имела сверхлинейный характер. При этом подробный анализ механизмов ЭЛ в СИ–ПТ на основе пленок перовскитных НК в матрице полупроводниковых полимеров, таких как MEH-PPV: CsPbBr<sub>3</sub> (HK), до настоящего времени не проводился.

В работе проведен анализ экспериментальных данных для СИ-ПТ на основе MEH-PPV: CsPbBr<sub>3</sub> (HK) и теоретически рассмотрены механизмы излучательной рекомбинации и ЭЛ в таких структурах. Показано, что в СИ-ПТ на основе пленок MEH-PPV: CsPbBr<sub>3</sub> (HK) наблюдающаяся сверхлинейная зависимость интегральной интенсивности ЭЛ обусловлена вероятностью туннелирования электронов через потенциальный барьер электрода.

# 2. Объекты и методы исследования

При приготовлении активного слоя рассматриваемых нами СИ-ПТ в качестве полимерной матрицы исполь-

зован сопряженный полимер — (poly(2-methoxy-5(2ethylhexyloxy)-1,4-phenylenevinylene) (MEH-PPV)  $(C1_8H_{28}O_2)_n$ , с молекулярным весом  $M_w = 4 - 7 \cdot 10^4$ зоны,  $E_g = 2.24 \, \text{eV}$ , И шириной запрещенной полученный от Sigma Aldrich и применявшийся без дополнительной обработки. Нанокристаллы CsPbBr3 были синтезированы идентично протоколу синтеза, описанному в [14]. НК СsPbBr<sub>3</sub> имели кубическую форму с длиной грани  $\sim 10$  nm и  $E_g \sim 2.7$  eV [11–13]. На рис. 1, *a*-*c* показаны структуры молекул полимерной матрицы — MEH-PPV (a) и НК перовскита CsPbBr<sub>3</sub> (b). СИ-ПТ были получены на основе композитных пленок МЕН-РРУ: CsPbBr3 (НК) и имели следующую струк $n + \text{Si/SiO}_2/\text{Au}/\text{MEH-PPV}$ : CsPbBr<sub>3</sub> (HK)/Al(Au) туру: (рис. 1, c). В качестве диэлектрика был использован слой SiO<sub>2</sub>, толщиной 200 nm, полученный термическим окислением Si, на который термическим напылением наносились золотые (Au) и алюминиевые (Al) электроды, расстояние между которыми составляло  $\sim 7\,\mu{
m m}$ , а ширина  $\sim 1$  mm. Порошок полимера MEH-PPV и HK CsPbBr<sub>3</sub> растворяли и диспергировали соответственно в толуоле. Растворы смешивали при различных относительных концентрациях MEH-PPV и CsPbBr3 НК и наносили на подложки методами полива или центрифугирования (3000 rpm) с последующим высушиванием при 90°С в атмосфере азота в течение 15 min. Толщина композитных пленок, нанесенных методом полива, составляла



**Рис. 1.** Структура молекулы полимера МЕН-РРV (*a*), НК CsPbBr<sub>3</sub> (*b*) и СИ-ПТ на основе композитной пленки МЕН-PPV: CsPbBr<sub>3</sub> (HK) (*c*).



**Рис. 2.** Спектры поглощения пленок MEH-PPV (1), CsPbBr<sub>3</sub> (HK)(2) и спектры  $\Phi \Pi$  пленок CsPbBr<sub>3</sub> (HK) (3), MEH-PPV (4) на кварцевых подложках.

0.6 µm. Спектры поглощения пленок, осажденных на кварцевые подложки, регистрировали с использованием спектрометра Cary-50 (Varian). ФЛ пленок композитов возбуждалась УФ-светодиодом UVTOP280TO39HS с длиной волны излучения 285 nm. Спектры ФЛ регистрировались высокочувствительным оптоволоконным спектрометром "AVANTES" — AvaSpec-ULSi2048L-USB2 OEM, работающим в спектральном лиапазоне 322-1100 nm. Типичные спектры поглощения исходных МЕН-РРV (кривая 1), НК CsPbBr<sub>3</sub> (кривая 2) и спектры ФЛ пленок CsPbBr<sub>3</sub> (кривая 3) и MEH-PPV (кривая 4) на кварцевых подложках показаны на рис. 2. Для возбуждения ЭЛ СИ-ПТ подавалось импульсное напряжение амплитудой от +85 V до -85 V, с частотой 1 kHz, и длительностью 10 µs при помощи генератора ГЗ-56/1. Интегральная интенсивность ЭЛ СИ-ПТ измерялась с помощью фотоумножителя со спектральной чувствительностью в интервале 300-850 nm. Вольт-амперные характеристики (ВАХ) СИ-ПТ измерялись в темноте при 290 К с использованием держателя оптического криостата optCRYO198 и автоматизированной измерительной системы на основе пикоамперметра Keithley 6487 и программируемого источника напряжения АКІР-1124. Напряжение на стоке-истоке и затворе ПТ варьировалось в пределах от -30 до +30 V с переменным шагом. Контакты к ПТ выполнялись серебряной проволокой с использованием углеродных или серебряных паст.

## 3. Результаты и обсуждение

#### 3.1. Теоретическая модель

На рис. 3, a и b представлены типичные выходные ВАХ СИ-ПТ на основе MEH-PPV:CsPbBr<sub>3</sub> (HK) с соотношением компонентов (1:1) при отрицательных значениях  $V_{\rm G}$  (a) и передаточные ВАХ того же СИ-ПТ



**Рис. 3.** a) — Выходные ВАХ МЕН-РРV: CsPbBr<sub>3</sub> (HK) (1:1) СИ-ПТ измеренные в темноте, при отрицательных значениях  $V_{\rm G}$ ; b) — Передаточные характеристики МЕН-PPV: CsPbBr<sub>3</sub> (HK) (1:1) СИ-ПТ при  $V_{\rm SD} = -4$  V измеренные в темноте при 290 К.

при  $V_{SD} = -4 V$ , измеренные в темноте. Из рис. 3 видно, что выходные и передаточные ВАХ СИ-ПТ имеют вид, характерный для преобладающего дырочного транспорта [12].

В качестве механизма, описывающего транспорт в рассматриваемых СИ-ПТ, нами была использована модель, предложенная в работе [15]. Согласно этой модели, дырочный ток течет к стоку, который имеет отрицательный потенциал по отношению к истоку, при этом смещение на затворе вызывает аккумуляцию дырок в канале полевого транзистора. На рис. 4 схематически изображена диаграмма энергетических уровней, иллюстрирующая инжекцию электронов и дырок в органическую матрицу МЕН-РРV. Электроны, инжектируемые в результате туннелирования на LUMO уровень полимера, имеют высокую вероятность захвата положительно заряженными молекулами органической матрицы, что приводит к образованию экситонов, которые далее излучательно рекомбинируют. Для простоты в этой модели рассматривается только собственная молекулярная эффективность излучения света, а влияние примесных и межмолекулярных излучательных процессов учитывается введением подгоночного параметра  $Q_L$ . Схематическое изображение барьера между металлическим электродом и полимерной матрицей представлено на рис. 5. Барьер имеет треугольную форму высоты *H*, равной разности уровней LUMO-HOMO полимера МЕН-РРУ. Ширина барьера *W* обратно пропорциональна напряжению между стоком и истоком V<sub>SD</sub> и прямо пропорциональна L-протяженности области падения потенциала. Феноменологический параметр L зависит от природы интерфейса металл-органическая матрица. Он может быть определен из экспериментальных данных, а именно, из выходных ЭЛ характеристик. В нашей работе для L принимались значения от 3 до 15 nm.



**Рис. 4.** Диаграмма энергетических уровней, иллюстрирующая инжекцию электронов и дырок в органическую матрицу МЕН-РРV: (1) — инжекция электронов (туннелирование); (2) — инжекция дырок; (3) — рекомбинация электрондырочных пар.



**Рис. 5.** Схематическое изображение барьера между металлическим электродом и полимерной матрицей.

Аналитические уравнения (1) и (2) позволяют оценить число электронно-дырочных пар, образованных в канале  $(N_{e-h})$ , дырочный ток  $(I_D)$ , вероятность туннелирования электронов  $(P_e)$  и число эмитированных фотонов  $(N_{Phs})$ 

$$N_{e-h} = \frac{I_{\rm D}(V_{\rm SD}, V_{\rm GS})}{e} P_e(V_{\rm SD}) \tag{1}$$

где I<sub>D</sub> и P<sub>e</sub> определяются следующими уравнениями [15]:

$$I_{\rm D} = \frac{W_C \mu_{\rm h} C_{0x}}{L_{\rm C}} \left[ (V_{\rm Gs} - V_{\rm Th}) V_{\rm SD} - \frac{1}{2} V_{\rm SD}^2 \right], \quad V_{\rm SD} < V_{\rm GS} - V_{\rm Th},$$
(2)

$$\begin{split} I_{\rm D} &= \frac{W_C \mu_{\rm h} C_{0x}}{2L_{\rm C}} \left( V_{\rm GS} - V_{\rm Th} \right)^2, \quad V_{\rm SD} \ge V_{\rm GS} - V_{\rm Th} \\ P_e(V_{\rm SD}) &\cong 4 \sqrt{\left( 1 - \frac{H}{eV_{\rm SD}} \right) \frac{H}{eV_{\rm SD}}} \exp\left( -\frac{4}{3} \frac{W}{\hbar} \sqrt{2mH} \right), \\ H &= E_{\rm LUMO} - E_{\rm HOMO}, \\ W &= H \frac{L}{eV_{\rm SD}}, \\ N_{Phs} &= Q_L N_{e-h} \left( V_{\rm SD}, V_{\rm GS} \right). \end{split}$$

 $W_C$ ,  $L_C$  и  $\mu_h$  — ширина и длина канала, а также подвижность дырок соответственно,  $C_{0x}$  — емкость на единицу площади SiO<sub>2</sub>.  $V_{SD}$ ,  $V_{GS}$  — напряжение на стоке-истоке и на затворе, соответственно,  $V_{Th}$  пороговое напряжение, соответствующее началу режима насыщения.

Анализ механизма ЭЛ в СИ-ПТ на основе пленок перовскитных НК в матрице полимера MEH-PPV требует учета влияния НК перовскита на процессы, связанные с ЭЛ. Рассмотрим процессы, которые могут влиять на интегральную интенсивность ЭЛ СИ-ПТ. При интерфейсе полимерная матрица/НК электрон, протуннелировавший из электрода на LUMO уровень полимера, может быть инжектирован в зону проводимости НК и затем подвергнуться рекомбинации с дыркой в полимерной матрице при интерфейсе [16,17], как показано на рис. 6. Это приводит к излучению света в ИК-области (на длине волны 890 nm), что не дает вклада в интегральную интенсивность в спектральной области ЭЛ матрицы МЕН-РРУ. Поскольку часть инжектированных в матрицу электронов в этом процессе уходит из матрицы, рассмотренная рекомбинация приводит к уменьшению интегральной интенсивности ЭЛ матрицы. Безызлучательная релаксация электронов, захваченных ловушками на поверхности НК, также приводит к уменьшению интегральной интенсивности ЭЛ. Инжекция дырок из полимерной матрицы в валентную зону НК маловероятна из-за наличия барьера (рис. 4). Следовательно, образование возбужденных состояний в НК (электрондырочные пары) мало вероятно и рекомбинация зоназона в НК менее вероятна, чем рекомбинация электрона в НК и дырки в матрице, где не требуется преодоление барьера (рис. 6). Так же маловероятен безызлучательный



**Рис. 6.** Схема рекомбинации носителей при интерфейсе НК перовскита/матрица полимера: (1) — инжекция электронов из электрода на LUMO матрицы MEH-PPV; (2) — инжекция дырок в матрицу; (3) — инжекция электрона из матрицы в зону проводимости НК перовскита; (4) — интерфейсная электрон-дырочная рекомбинация.

перенос энергии возбуждения от НК к матрице по механизму Ферстера, несмотря на то, что выполняется необходимое условие для этого механизма — перекрытие спектра ФЛ НК со спектром поглощения матрицы MEH-PPV (рис. 2, кривые 3 и 1). Безызлучательный перенос энергии от матрицы к НК тоже не возможен, поскольку спектр ФЛ матрицы не перекрывается со спектром поглощения НК (рис. 2, кривые 4 и 2). Таким образом, в интегральной интенсивности ЭЛ исследованного нанокомпозита MEH-PPV: CsPbBr3 (НК) вклад механизма Ферстера не существенен. Можно полагать, что два механизма определяют интенсивность ЭЛ в СИ-ПТ на основе пленок MEH-PPV: CsPbBr<sub>3</sub> (HK): peкомбинация заряженных носителей, инжектированных в полимерную матрицу, и рекомбинация при интерфейсе матрица полимера/НК перовскита.

#### 3.2. Эксперимент и сравнение с теоретической моделью

В рамках изложенной выше модели были выполнены расчеты и построены зависимости  $I_D(V_{SD}, V_{GS})$  (при  $V_{GS} = -30$  V; -20 V;  $V_{SD} = 0-30$  V) и зависимости интегральной интенсивности ЭЛ от  $V_{SD}$  и  $V_{GS}$  для параметров СИ–ПТ на основе МЕН-РРV (100%), указанных в работе [12] для ( $W_C = 1$  mm,  $L_C = 7 \mu$ m,  $\mu_h = 2-5$  cm<sup>2</sup>/Vs,  $V_{Th} = -1$  V). При выполнении расчетов была введена поправка, учитывающая собственный объем НК перовскитов в нанокомпозитной пленке с использованием результатов работы [13]. На рис. 7 и 8 приведены графики зависимостей  $I_D(V_{SD}, V_{GS})$ , а также  $N_{e-h}(V_{SD}, V_{GS})$ , для СИ–ПТ на основе MEH-PPV(100%). Как видно из рис. 8, число электронно-дырочных пар,

образованных в канале  $(N_{e-h})$  для чистого МЕН-РРV, а, следовательно, и интегральная интенсивность ЭЛ, возрастает сверхлинейно при возрастании  $V_{SD}$  от -10 V до -30 V и стремится к насыщению при высоких  $V_{SD}$ . Этот вывод находится в качественном согласии с полученными нами зависимостями интегральной интенсивности ЭЛ при приложении импульсного  $V_{SD}$  для СИ–ПТ на основе пленок MEH-PPV, приведенными на рис. 9 [12].

Следует отметить, что экспериментальные данные показывают большее уменьшение интегральной интен-



Рис. 7. Зависимости  $I_D$  от  $V_{SD}$  и  $V_{GS}$  для МЕН-РРV (100%).



**Рис. 8.** Зависимость числа электронно-дырочных пар, образованных в канале,  $N_{e-h}$  от  $V_{SD}$  для MEH-PPV (возрастает сверхлинейно при возрастании  $V_{SD}$ ).



Рис. 9. Интенсивность интегральной ЭЛ при приложении импульсного  $V_{SD}$  для СИ-ПТ на основе пленок: *I*) МЕН-РРV (100%); *2*) МЕН-РРV: CsPbBr<sub>3</sub> (HK) (0.9:0.1); *3*) МЕН-PPV: CsPbBr<sub>3</sub> (HK) (1:1).

сивности ЭЛ при введении НК перовскита в матрицу полимера MEH-PPV по сравнению с тем, что дает теоретический расчет, учитывающий уменьшение объема матрицы. К дополнительному уменьшению интегральной интенсивности ЭЛ с увеличением концентрации НК перовскитов приводит, как уже отмечалось, рекомбинация при интерфейсе электрона, захваченного НК, и дырки в матрице, которая не дает вклада в интенсивность в области ЭЛ полимерной матрицы (рис. 9).

Наблюдаемые некоторые различия экспериментальных и теоретических данных для интегральной интенсивности ЭЛ композитов, по-видимому, связаны с уменьшением объема матрицы при введении НК и рекомбинацией электронов и дырок на интерфейсе перовскитный НК/полимерная матрица. Количественный анализ интерфейсной рекомбинации будет предметом нашей будущей работы.

## 4. Заключение

Рассмотрены механизмы излучательной рекомбинации и ЭЛ в структурах на основе перовскитных НК в матрице полупроводникового полимера. Показано, что два механизма определяют интенсивность ЭЛ в СИ-ПТ на основе пленок MEH-PPV: CsPbBr<sub>3</sub> (НК): рекомбинация заряженных носителей, инжектированных в полимерную матрицу и рекомбинация при интерфейсе полимер/НК перовскита. Выполненный расчет показал, что сверхлинейная зависимость интегральной интенсивости ЭЛ от уровня электрического возбуждения обусловлена процессом туннелирования электронов через потенциальный барьер при электроде.

## Благодарности

Авторы благодарны Л.Б. Матюшкину за синтез НК перовскитов и И.Н. Трапезниковой за помощь в измерении спектров поглощения.

#### Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

# Список литературы

- F. Deschler, M. Price, S. Pathak, L.E. Klintberg, D-D. Jarausch, R. Higler, S. Hüttner, T. Leijtens, S.D. Stranks, H.J. Snaith, M. Atatüre, R.T. Phillips, R.H. Friend, J. Phys. Chem. Lett. 5, 1421 (2014).
- [2] National Renewable Energy Laboratory, Best Research Cell Efficiencies, www.nrel.gov/ncpv/images/efficiency\_chart.jpg; accessed: March 2020.
- [3] S. Ahmad, P.K. Kanaujia, H.J. Beeson, A. Abate, F. Deschler, D. Credgington, U. Steiner, G.V. Prakash, J.J. Baumberg. ACS Appl Mater. Interfaces 7, 25227 (2015).
- [4] Z.-K. Tan, R.S. Moghaddam, M.L. Lai, P. Docampo, R. Higler, F. Deschler, M. Price, A. Sadhanala, L.M. Pazos, D. Credgington, F. Hanusch, T. Bein, H.J. Snaith, R.H. Friend. Nature Nano 9, 687 (2014).
- [5] Y.-H. Kim, H. Cho, J.H. Heo, T.-S. Kim, N. Myoung, C.-L. Lee, S.H. Im, T.-W. Lee. Adv. Mater. 27, 1248 (2015).
- [6] T. Matsushima, S. Hwang, A.S.D. Sandanayaka, C. Qin, S. Terakawa, T.U. Fujihara, M. Yahiro, C. Adachi. Adv. Mater. 28, 10275 (2016).
- [7] S.P. Senanayak, B. Yang, T.H. Thomas, N. Giesbrecht, W. Huang, E. Gann, B. Nair, K. Goedel, S. Guha, X. Moya, C.R. McNeill, P. Docampo, A. Sadhanala, R.H. Friend, H. Sirringhaus. Sci. Adv. 3, e1601935 (2017).
- [8] X.Y. Chin, D. Cortecchia, J. Yin, A. Bruno, C. Soci. Nature Commun. 6, 7383 (2015).
- [9] H.-C. Wang, Z. Bao, H.-Yu. Tsai, A.-C. Tang, R.-S. Liu. Small 14, 1702433 (2018).
- [10] A.N. Aleshin, I.P. Shcherbakov, E.V. Gushchina, L.B. Matyushkin, V.A. Moshnikov. Organ. Electron. 50, 213 (2017).
- [11] А.Н. Алешин, И.П. Щербаков, Д.А. Кириленко, Л.Б. Матюшкин, В.А. Мошников. ФТТ 61, 388 (2019).
- [12] A.N. Aleshin, I.P. Shcherbakov, O.P. Chikalova-Luzina, L.B. Matyushkin, M.K. Ovezov, A.M. Ershova, I.N. Trapeznikova, V.N. Petrov. Synthetic Met. 260, 116291 (2020).
- [13] O.P. Chikalova-Luzina, A.N. Aleshin, I.P. Shcherbakov, V.M. Vyatkin, L.B. Matyushkin. Synthetic Met. 246, 230 (2018).
- [14] L. Protesescu, S. Yakunin, M.I. Bodnarchuk, F. Krieg, R. Caputo, C.H. Hendon, M.V. Kovalenko. Nano Lett. 15, 3692 (2015).
- [15] C. Santato, R. Capelli, M.A. Loi, M. Murgia, F. Cicoira, V.A.L. Roy, P. Stallinga, R. Zamboni, C. Rost, S.E. Karg, M. Muccii. Synthetic Met. 146, 329 (2004).
- [16] T.J. Savenije, M.J.W. Vermeulen, M.P. de Haas, J.M. Warman. Solar Energy Mater. Solar Cells **61**, 9 (2000).
- [17] C.Y. Kwong, W.C.H. Choy, A.B. Djurišić, P.C. Chui, K.W. Cheng, W.K. Chan. Nanotechnology 15, 1156 (2004).

Редактор К.В. Емцев